A LITTLE OF LINGLOW

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number 2001083519 A

(43) Date of publication of application: 30.03.01

(51) Int. CI

G02F 1/1337

(21) Application number: 11262335

(22) Date of filing: 16.09.99

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

KAWADA YASUSHI

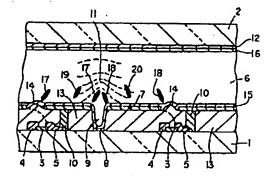
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To maintain high transmittance for light and a wide viewing angle without depending on the accuracy of lamination with a counter substrate in a multidomain type VAN liquid crystal mode.

SOLUTION: The device is equipped with a pair of substrates 1, 2 disposed facing each other and a liquid crystal material 6 held between the substrates 1, 2, Thin film transistors 3, signal lines 4, 5, insulating layer 13 and pixel electrodes 7 are formed on the substrate 1, and a common electrode 12 is formed on the substrate 2. A tilt controlling electrode 8 is formed under the pixel electrode 7 of the substrate 1 through the insulating layer 13. The pixel electrode voltage Vsig, common electrode voltage Vcom. tilt controlling electrode voltage Vcont applied on the pixel electrode 7. common electrode 12, tilt controlling electrode 8. respectively, satisfy the conditions of Vcom³Vslg>Vcont or Vcom2Vsig<Vcont.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-83519 (P2001-83519A)

(43)公開日 平成13年3月30日(2001.3.30)

(51) Int.Cl.

識別記号

FI

5

テーマコート"(多考)

G02F 1/1337

505

G 0 2 F 1/1337

505 2H090

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)

(21)出顧番号

特顯平11-262335

(22)出顧日

平成11年9月16日(1999,9,16)

(71)出算人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市寺区堀川町72番地

(72) 発明者 川田 靖

埼玉県深谷市橋原町1丁目9番2号 株式

会社束芝深谷工場内

(74)代理人 100058479

弁理士 勞江 武彦 (外6名)

Fターム(参考) 2H090 HA04 HA05 HA08 HA15 HB02X

IBO3X HBO4X HBO7X HBO8X IB13X HC11 HC12 HD01 HD11 KA04 LA01 LA04 NA01

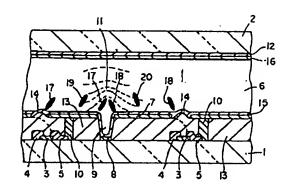
KA15

(54) 【発明の名称】 被品表示装置

(57) 【要約】

【課題】マルチドメイン型VAN液晶モードにおいて、 対向基板との合わせ精度に依存せず、高い光透過率と広い視野角とを確保することが可能な液晶表示装置を提供 することにある。

「解決手段」対向配置された一対の基板1、2と、これら基板間に挟持された液晶材料6と、を備え、基板1には、TFT3、信号配線4、5、絶縁層13、幽素電極7が形成され、基板2にはコモン電極12が形成されている。基板1の脚素電極の下には、絶縁層を介して形成されたチルト制御電極が設けられている。 阿索電極と、コモン電極と、ナルト制御電極と、にそれぞれ印加される電位を囲素電極電位Vsig、コモン電極電位Vcmm、チルト制御電極電位Vcmtとすると、Vcm ≧Vsig > Vcont あるいはVcm ≦Vsig < Vcont の条件を満たしている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】対6配置された一対の基板と、上記一対の 基板間に挟持された被品材料と、上記一対の基板の双方 にそれぞれ形成された少なくとも1つ以上の電極と、を 備え、液晶分子の電気光学応答を制御するマルチドメイ ン型の液晶表示装置において、

一方の基板上のみに形成され、被晶分子配向のチルト方 向を制御するチルト制御部を備え、

上記チルト制御部は、上記一方の基板上の画案電極の下 に設けられた絶縁層に形成された凹み形状部と、 L記凹 み形状部の底面に設けられ、上記画素電極との間で電界 を形成する独立した制御電極と、を有していることを特 徴とする被記表示結構。

【請求項2】上記画素電極と、上記制御電極と、上記画 素電極に対向して他方の基板に設けられたコモン電極 と、の3つの電極により形成された電界によって、上記 川み形状部により誘起されたチルト方向を安定に制御す ることを特徴とする請求項1に記載の被品表示装置。

【請求項3】上記阿崇電極の下に形成された絶縁層と勝 按する他の画素電極の下に形成された絶縁層とが所定の 20 幅で互いに重なり合った凸構造部、 または、 上記絶縁層 と上記画素電極以外の配線との積層構造によって形成さ れた凹凸構造により、画素周辺でチルト方向を決定し配 向分割する手段を構成していることを特徴とする請求項 2に記載の液晶表示装置

【請求項4】対向配置された一対の基板と、上記一対の 基版間に挟持された液晶材料と、上記一対の基板の双方 にそれぞれ形成された少なくとも1つ以上の笛極と、を 備え、液晶分子の電気光学応答を制御するマルチドメイ ン型の液晶表示装置において、

一方の基板上のみに形成され、液晶分子配向のチルト方 向を制御するチルト制御部を備え、

上記一方の基板は、基板上に形成された画素電板と、画 素電極の下に形成された絶縁層と、を有し、

上記チルト制御部は、上記画素単極の下に上記絶縁層を 介して形成されたチルト制御電極を有し、

上記画素電極と、上記画素電極に対向して上記他方の基 板に形成されたコモン電極と、上記チルト制御電極と、 にそれぞれ印加される電位を両素電極電位Vsig、コモ ン電極電位Vcom 、チルト制御電極電位Vcontとする と、

Vcom ≧Vsig >Vcont. あるいは

Vom ≨Vsig <Vont

の条件を満たしていることを特徴とする液晶表示装置。 【78明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マルチドメイン型 の液品表示装置に関し、特に、特膜ドランジスタ(以

高精細型の液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液品素子を用いた表示装置は、軽量、溶 型、低消費電力などの特徴を打するため、〇A機器、情 **俄端末、時計、テレビ等さまざまな分野に応用されてい** る。特に、TFT素子を用いた液晶表示装置は、その応 答性から携帯テレビやコンピュータなどの多くの情報を 含むデータの表示用モニタに用いられている。

【0003】近年、情報量の増加に伴い、画像の精細度 や表示速度の一層の向上が要求され始めている。特細度 の向上には、TFTアレイ構造の做細化により対応がな されている。一方、光のスイッチングを行う液品層で は、両素の微柳化に伴い、単位時間辺りの動作速度が短 くなるため、液晶材料の心答速度が現在のモードより2 俗~数十倍速いものが要求されている。

【0004】これらの要求を満たす液晶モードとしてネ マチック液晶を用いたOCB方式、VAN方式、BAN 方式、π配列方式、スメクチック液晶を用いた界面安定 型強誘電性液晶(SSFLC)方式、反強誘電性液晶方 式が検討されている。

【0005】特に、VAN型配向モードは、従来のツイ ストネマチック型(TN)モードより速い応答性が得ら れることや、垂直配向処理の採用により、従来静電気破 域など不良原因の発生が危惧されていたラビンク配向処 **理工程を削減可能なことから、近年注目されている液晶** 表示モードである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】このようなVAN配向 型モードでは、視断角の補償設計が比較的容易なことか ら、広い視野角を実現するためのマルチドメイン型VA Nモードが注目されているが、ドメイン分割により誘起 されるドメインバウンダリなどの発生により、光の透過 やを確保し難いことや、 能動業子の対向面上の電極抵抗 値が大きくなり易いなどの問題が指摘されている。

【0007】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたも のであり、その目的は、マルチドメイン型の液晶表示装 置において、ドメイン分割形成要素となる構造が、液晶 表示素子の一方の基板面上にのみ形成され、かつ、西素 電極の構成要素や阿素電極下部の絶縁層形状などの形状 40 効果およびコモン電極、画素電極、制御電極の3電極に より形成される制御電界による形状によって誘起された チルト方向を安定に制御することで配向分割構造を構成 することにより、対向基板との合わせ精度に依存せず、 高い光波過率と広い視野角とを確保することが可能な液 晶表示装置を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記日的を達成するた め、この発明に係る液晶表示装置は、対向配置された一 対の基板と、上記一対の基板間に挟持された液晶材料 下、TFTと称する)などの能動素子により駆動される 50 と、 h記一対の基板の双方にそれぞれ形成された少なく

20

40

とも1つ以上の電極と、を備え、液晶分子の電気光学応 答を制御するマルチドメイン型の液晶表示装置におい て、一方の基板上のみに形成され、液晶分子配向のチル ト方向を倒御するチルト制御部を備え、上記チルト制御 部は、上記一方の基板上の阿素電極の下に設けられた絶 縁層に形成された凹形状部と、上記凹み形状部の底面に 設けられ、上記画素電極との間で電外を形成する独立し た制御電極と、を有していることを特徴としている。

【0009】上記被品表示装置において、上記顾素電極 と、上記制御車極と、上記阿累電極に対向して設けられ 10 たコモン電極と、の3つの電極により形成された電界に よって、上記凹形状部により誘起されたチルト方向を安 定に制御することを特徴としている。

【0010】また、上記液晶表示装置において、上記画 素電極の下に形成された絶縁層と隣接する他の阿素電極 の下に形成された絶縁層とが所定の個で互いに重なり合 った凸構造部、または、上記絶縁層と上記画素電極以外 の配線との積層構造によって形成された凹凸構造によ り、画素周辺でチルト方向を決定し配向分割する手段を 構成していることを特徴としている。

【0011】更に、この発明に係る液晶表示装置は、対 向配置された一対の基板と、上記一対の基板間に挟持さ れた液晶材料と、上記一対の基板の双方にそれぞれ形成 された少なくとも1つ以上の電板と、を備え、液晶分子 の電気光学応答を側御するマルチドメイン型の液晶表示 装置において、一方の基板上のみに形成され、 液晶分子 配向のチルト方向を制御するチルト制御部を備え、上記 一方の基板は、基板上に形成された画素電極と、画素電 極の下に形成された絶縁層と、を有し、上記チルト制御 部は、上記画素電極の下に上記絶極層を介して形成され 30 たチルト制御電極を有し、上記剛索電極と、上記画案電 極に対向して上配他方の基板に形成されたコモン電極 と、上記チルト制御電極と、にそれぞれ印加される電位 を画素電極電位Vsig 、コモン電極電位Vcom 、チルト 制御電極電位Vcontとすると、

Vom ≥Vsig >VontあるいはVom ≤Vsig <Vo nt

の条件を消たしていることを特徴としている。

【0012】ここで、一方の基板面とは、TFTなどの 能動素子が形成されているアレイ基板面が挙げられる。 TFTは a-Siやp-Si、およびITOなどの半 導体層と、Al、Mo、Cr、Cu、Taなどの企属層 と、が重なりあって電気的に作用する素子を構成してい る。特に、これらアレイ基板上に色表示用のカラーフィ ルタを造り込む構造(COA)は、対向其板にカラーフ イルタを採用する方式と異なり、基板同士の位置合わ等 の煩わしさがないことから、本禿明の表示方式に適して いる。

裁される無機層や、ポリイミド、アクリル、エポキシな どに代表される有機層を用いることができるが、電気的 絶縁性に優れPEP(フォトエッチングプロセス)等に より形状加工が可能な透明材料であれば使用可能であ

【0014】特に、絶縁材料自体が感光性を示すレジス ト材料や感光性アクリル樹脂は、マスク露光を行うこと により所定の形状にパターン形成可能であることから、 本発明の絶縁層に適している。絶縁層の構造としては、 液晶分子配向に特定の傾斜を誘起させるに十分な再さと 傾きとが要求される。

【0015】本発明者等は、実験的にこれらのパラメー タを検討し、液晶表示装置として安定な動作を示す寸法 を見出した。まず、絶縁所の高さとしては、1つの何斜 面を構成する層の厚みが1.0~1.5μπの範囲で液 晶の電気一光学特性が安定な動作を示すことを見出し た。また、傾斜面の角度としては、最大傾斜角が30度 ~89℃の斜面、あるいは、円筒構造の側面のような湾 曲面構造が安定に液品分子のチルト制御ができることを 見出した。

【0016】絶縁層により前述のような斜面を形成する 方法としては、感光性を持たない無機絶縁層や有機絶録 層では、エッチング工程の制御によるテーパーエッチン グ法を用いることにより形状例御が可能である。一方、 感光性を示す有機絶縁層では、濃度勾配マスクを用いた 露光によるテーパー形成や、一旦、傾斜を持たないパタ ーンを形成した後、熱工程によりメルトを誘起して表面 **現力による傾斜面の形成を行う形状制御が可能となる。**

【0017】本発明の実験に際して用いた感光性アクリ ル樹脂などは、バターニング後の熱工程温度を制御する ことにより、容易に円筒形状の側面傾斜を制御できる材 料であり、プロセス安定性も高く、本発明の絶縁層に適 した材料である。

【0018】有機絶縁層中に特定波長の光を透過吸収す る顔料を分散することにより、色フィルタとして用いる 場合には、画素電極下部の絶縁層と色フィルタ層および チルト制御層とが1つの構成材料により形成されるた め、工程数や材料の増加を伴わず、低いコストで優れた 液晶表示素子を得ることができる。

【0019】更に、一般的に液品表示装置では、隣接す る阿紫毎にRGBなどの色フィルタを並列して形成する ことによりカラー画像表示を可能としている。 このよう な隣接画素毎の色フィルタ層形成の際、絶縁層同士を重 ね合わせる処理を行うことで、チルト制御に必要なもう 一方の傾斜構造を形成することができる。

【0020】あるいは、隣接画素に設ける絶縁層同士を 一定間隔で形成する場合にも、同様な傾斜構造を形成す ることが可能である。重ね合わせることによる凸構造領 斜を選択するか、間隔を開けることにより形成される凹 iOx、SiNx、 Al_2O_3 などの金属酸化物膜に代 50 み構造を選択するかは、阿素内の配向分割をどのように

制御するかといった設計により異なるが、 本発明では、 絶縁層パターニング時のマスク寸法を変更することによ り、容易に選択可能であり、製造上も随便な方法であ る.

【0021】以上述べた手法により面柔電極下部に設け た絶縁層の傾斜構造と、これら絶縁層が改接画素間にて 形成する傾斜極造とにより、各画素毎に所定の配向分割 構造を誘起して視野角の広い液晶表示装置を実現するこ とができる。

【0022】特に、画素電極下部に形成した絶縁層の凹 10 み構造と、隣接する画素間で前記絶縁層が重なり合って 形成された画素周辺部の凸構造とにより、チルト制御を 行う方式においては、画素電極に電荷を供給する配線構 造と画素部の凹み構造とを重複することにより、木来必 要なチルト制御用の傾斜構造以外の傾斜構造領域を生じ ることがなく、画素部での光利用効率が向上し明るい表 示特性を保つことが可能となる。

【0023】 画素部に電荷を供給するは配線構造として は、TFTアレイ基板上のトランジスタから電荷を画素 に供給するソース電極や阿索への電荷供給を補助する補 20 助容量電極からの配線が挙げられる。一般的には、これ らの配線は、画素電極下部に設けられた絶縁層に形成さ れたスルーホールやピアと呼ばれる凹み構造を介して画 素電極に接続されるが、本発明の構造では、 スルーホー ルを画素面内で特定パターンに展開した凹み構造と共通 化している。この凹み構造とスルーホールとの共通化 は、本発明のチルト制御構造を与える以外に、従来数μ m~10μm程度の微小程みのために電気的な接続に信 頼性が低かったスルーホールのコンタクト特性の向上に も寄与することができる。

【0024】ここで、凹み構造により誘起されたチルト 方向を安定化させるためには、コモン田板電位、岡素電 極電位、制御電極電位の3電極間に以下の関係が成り立 つことが必要となる。つまり、コモン電極電位≥画素電 極電位>制御電極電位のような降順電界が常時成り立つ こと、コモン田極単位≦阿索電極電位<制御電極電位の ような昇順電界が常時成り立つこと、あるいは、これら 降順電界と昇順電界とが交互に形成される状態が形成さ れること、により、四素電極に形成された凹み構造によ って誘起されるチルト方向を常に安定化させることがで 40 きる。

[0025]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら、この **発明の実施の形態に係る液晶表示装置およびその画素構** 成を詳細に説明する。

【0026】図1に示すように、液晶表示装置は、所定 の隙間を置いて対向配置されたアレイ基板1および対向 基板2と、これらの基板間に挟持された液品層6とを備 えている。アレイ基板1上には、TFT3、信号配線 4、5、歯素電極7、チルト制御電極8、凹み傾斜面

9、および信号線5と画素電極7とを電気的に接続した コンタクト部10が設けられている。 また、対向某板2 上には、対向コモン電極12が表示領域全面に至って形 成されている。

【0027】一方、画素電極7とチルト制御電極8とは 絶縁居13によって絶縁されている。 また、各画素電極 7の内、凹み傾斜前9上に位置した部分はエッチング処 理により除去され、電気的に完全に独立した状態を形成 している。更に、各画素電極7の下部に設けられた絶縁 **岡13は、隣接する他の画素電極下部の絶縁層の周縁部** と重なって形成され、凸構造傾斜面 14を構成してい る。

【0028】そして、これら凹み傾斜面9、凸構造傾斜 面14、チルト制御電極8、および画素電極7により形 成されるチルト制御電界11によって、液晶層6の配向 分割が誘起される。

【0029】アレイ基板1および対向基板2の液品層6 と直接接触する外面には、それぞれ液品分子に垂直配向 を与えるための配向膜15、16が形成され、全ての面 上において、液晶分子の長軸を界面に垂直な方向に向け る配列が形成されている。特に、凹み傾斜面9および凸 構造傾斜面 14 の界面での液晶分子の配向は、液晶表示 装置の法解方向から傾斜面の傾き方向に特定角度だけ傾 いた配列17、18をとる。

【0030】そして、この傾斜配列17、18の傾き方 向が一致することにより、傾斜面9、14に挟まれた領 域の液晶分子がチルト方向し9に倒れることでドメイン を形成する。1つの画素内において、これらのドメイン が複数形成されることにより、液晶分子の異方性の補償 効果が生じ、広い視野角を得ることができる。

【0031】図2は、対向コモン電極12、画素電極 7、およびチルト制御電極8にそれぞれ印加される信号 波形を示している。画素電極電位(Vsig)21は、フ レーム周期 (T) 22毎にコモン電極電位 (V∞m) 2 3を中心とした交流信号電位が印加される。ここで、コ モン電極電位23、画素電極電位21、およびチルト制 御電極電位(Vont)24の関係が以下の式を満たす場 合、画素電極7とチルト制御電極8とにより形成される 電界によって、凹み傾斜面9で誘起されたチルト方向が 強調される方向に液晶分子が傾き、安定した配向分割が 形成される。

チルト制御電極電位

あるいは

コモン電極電位 ≤ 両素電極電位 < チルト制御電 極電位

上記のように構成された液晶表示装置によれば、従来用 いられているTFT形成プロセスを変更することなく、 ドメイン分割による広視野角を確保することができる。

50 次に、本発明の実施例について説明する。

22332

В

実施例

図3を参照しながら、実施例に係る被品表示装置をその製造工程に沿って説明する。まず、画案上置き構造のTFT25を構成するための各種配線、信号配線26、27、およびチルト制御電極用の配線パターン30の形成されたガラス基板31の画素領域上に、アクリル系感光性制脂を厚さ2.3μmに成膜し、90℃にて120秒プレアニールを施す。 阿素電極と一対一に対応するマスクを用いて平行路光装置により露光し、現像処理によりパターン形成を行う。230℃にて1時間のポストアニ 10一ルを行う工程によりメルト処理と硬化処理とを行い、所定のチルト制御電極用の凹み構造33、およびコンタクト部32を有した絶縁層34を形成する。続いて、同様のプロセスにより、隣接する絶縁層を形成し、画素間に位置した凸傾斜構造36を形成する。

【0033】その後、スパッタ装置を用いて絶縁居34 上に厚さ1000AのITO膜を成膜する。ここで、予め形成しておいたチルト制御電極30の上部に位置する 画素ITO除去部28、および画素電極35を形成する ために、ITO膜をエッチング処理する。更に、このよ 20 うなアレイ構造の設けられたガラス基板31上におい て、画素の表示領域と異なる配線上に、アクリル系感光 性樹脂を用いて高さ4μmで直径20μmの柱状スペー サを囲素電極10個に対して1個の割合で形成する。

【0034】一方、対向する基板37の面上に、厚さ1000人の1TO透明導電膜によりコモン電極38を形成する。ガラス基板31および対向基板37の液晶層と直接接する界面に、それぞれ厚さ700人の垂直配向用のポリイミド膜39、40を形成する。

【0035】続いて、対向基板37のシール領域にエポ 30 キシ系熱硬化樹脂をディスペンサーにより塗布し、シール構造を形成する。それぞれの配向膜39、40が向かい合う向きで対向基板37およびガラス基板31を貼り合わせ、所定の荷重を付加しながら、160℃にて2時間熱硬化することにより、被晶注入用のセル構造41を構成する。その後、通常の方法により、セル構造11内に負の誘電異方性を示す液晶材料を注入して、垂直配向液晶層42を形成する。

【0036】図4は、上記のように構成された液晶表示 装置の対向コモン電極38、両素電極35、およびチル 40ト制御電極30にそれぞれ印加される信号波形を示している。 両素電極電位51は、フレーム周期53毎にコモン電極電位50を中心とした交流信号電位が印加される。ここで、コモン電極電位50は+5Vに設定し、画 素電板電位51は+1V~+9Vまでの範囲で±4Vに設定し、また、チルト制御電極30には、以下に示す式(1)、(2)のチルト制御電極6位52をフレーム周期53毎に交互に印加する。

(1) コモン電位=+5V、画素電位
(1) コモン電位=+5V、画素電位
(+1V~+5V、チルト制御電位=-2V

Ann. . Melastie.

つまり、 西素電極35とチルト制御電極30とにより形成される電界54により、 傾斜構造で誘起されたチルト方向55が強調される方向に液晶分子が傾き、 安定な配向分割が形成される。 この状態により、 凸傾斜構造36によって形成されたチルト方向57とチルト制御電極構造とによって形成されるチルト方向54とが一致し、 安定したドメインとしてスイッチングを示した。

) 【0037】 比較例

比較例として、上記実施例で作成した被晶表示装置に図5に示す信号波形を印加した。すなわち、対向コモン電極38、阿素電極35、およびチルト制御電極30にそれぞれ図5に示す信号波形を印加した。 画素電極電位51は、フレーム周期53毎にコモン電極電位50を中心とした交流信号電位が印加される。ここで、コモン電極電位50は+5Vに設定し、阿素電極電位51は+1V~+9Vまでの範囲で±4Vに設定し、また、チルト制御電極30には、以下に示す式(3)、(4)のチルト制御電極電位52をフレーム周期53毎に交互に印加した。

この場合、 画素電極35とチルト制御電極30とにより 形成される電界により制御されるチルト方向は、 傾斜構 造によって誘起されたチルト方向とは逆の方向となり、 不安定な配向分割が形成された。

【0038】以上のように構成された被品表示装置によれば、ドメイン分割形成要素となる構造が、液晶表示装置の一方の基板面上にのみ形成され、かつ、画素電極の構成要素や両素電極下部の絶縁層形状などの形状効果およびコモン電極、画素電極、制御電極の3電極により形成される制御電界による形状によって誘起されたチルト方向を安定に制御することで配向分割構造を構成することにより、対向基板との合わせ精度に依存せず、高い光透過率と広い視野角とを確保することができる。

[0039]

【発明の効果】以上詳述したように、この発明によれば、一方の基板面上に形成された液晶分子のチルト方向を制御する構造を備えているとともに、コモン電極、画素電極、チルト制御電極の3電極間に印加する信号をコモン電極電位 ≥ 両素電極電位 > チルト制御電極電位

あるいは

コモン電極電位 ≤ 両素電極電位 < チルト制御電極電位

とすることにより、安定した配向分割を示し、更に、**阿** 50 素構造を有する基板側のみの制御により配向分割が可能

10

とすることにより、対向基板との合わせ精度に依存せず、高い光透過率と広い視野角とを確保でき、更に、歩留まりの向上に寄与する被配表示装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施の形態に係る液品表示装置を示す断面図。

【図2】上記液品表示装置の駆動信号波形を示す凶。

【図3】この発明の実施例に係る液晶表示装置を示す断面図。

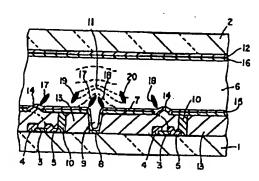
【図4】上記実施例に係る液晶表示装置の駆動信号波形を示す凶。

【図5】 比較例としての駆動信号波形を示す図。 【符号の説明】

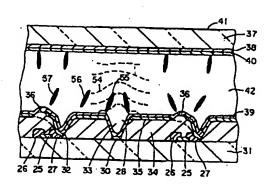
1…ガラス基板

2…对向基板

【図1】



[四3]



3, 25...TFT

4、5、26、27…信号配線

6、42…液晶層

7、35…丽素電極

8、30…チルト制御電極

9、33…凹み傾斜面

10、32…コンタクト部

12、38…コモン電極

13、34…絶縁層

10 11、36…凸標造傾斜前

15、16、39、40…配间膜

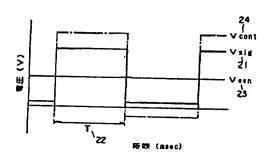
17、18---傾斜によるチルト方向

19、20…チルト方向

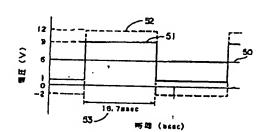
23、51…コモン電位

24、52…チルト制御電位

[図2]



【図4】



(7)

特開2001- 83519

[図5]

